

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Зимняя экзаменационная сессия
Физико-математический факультет
Бакалавриат, 3 курс
Заочная форма обучения (2018-2019 уч. год)

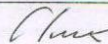
День недели	Дата	Время (начало-окончание)	Пара	Направление 11.03.04 - Электроника и нанoeлектроника	
понедельник	26.11.2018	8:30 - 10:05	I	Проектирование роботизированных систем / лк/ Ф.А.Нагаев / ауд.310	
		10:15 - 11:50	II	Физика конденсированного состояния/ лк / В.М.Корнилов / ауд.413	
		12:20 - 13:55	III	Физика конденсированного состояния/ пз / В.М.Корнилов / ауд.413	
		14:05 - 15:40	IV	Проектирование роботизированных систем / лк/ Ф.А.Нагаев / ауд.310	
		16:00 - 17:35	V	Микроэлектромеханические системы / лк / Р.М.Галиев / ауд.417	
вторник	27.11.2018	8:30 - 10:05	I	Микроэлектромеханические системы / лб/ Р.М.Галиев / ауд.413	Проектирование роботизированных систем / лб/ Ф.А.Нагаев / ауд.310
		10:15 - 11:50	II	Микроэлектромеханические системы / лб/ Р.М.Галиев / ауд.413	Проектирование роботизированных систем / лб/ Ф.А.Нагаев / ауд.310
		12:20 - 13:55	III	Метрология, стандартизация и технические измерения / лк/ А.Р. Юсупов / ауд.413	
		14:05 - 15:40	IV	Метрология, стандартизация и технические измерения / пз / А.Р. Юсупов / ауд.413	
		16:00 - 17:35	V	Микроэлектромеханические системы / пз / Р.М.Галиев / ауд.413	
среда	28.11.2018	8:30 - 10:05	I	Теоретические основы электротехники / лк / А.А. Бунаков / ауд.413	
		10:15 - 11:50	II	Физика, химия и диагностика поверхности / лк / В.М. Корнилов / ауд.413	
		12:20 - 13:55	III	3D проектирование и печать / лк / Р.М. Галиев / ауд.417	
		14:05 - 15:40	IV	3D проектирование и печать / лб / Р.М. Галиев / ауд.413	Проектирование роботизированных систем / лб/ Ф.А.Нагаев / ауд.310
		16:00 - 17:35	V	3D проектирование и печать / пз / Р.М. Галиев / ауд.413	
четверг	29.11.2018	8:30 - 10:05	I	Метрология, стандартизация и технические измерения / пз / А.Р. Юсупов / ауд.413	
		10:15 - 11:50	II	Физика, химия и диагностика поверхности / пз / В.М. Корнилов / ауд.413	
		12:20 - 13:55	III	Физика, химия и диагностика поверхности / лб/ В.М. Корнилов / ауд.413	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Галиев / ауд.413
		14:05 - 15:40	IV	Метрология, стандартизация и технические измерения / пз / А.Р. Юсупов / ауд.417	
		16:00 - 17:35	V	Метрология, стандартизация и технические измерения / пз / А.Р. Юсупов /	3D проектирование и печать / лб / Р.М. Галиев / ауд.413
		17:45 - 19:20	VI	3D проектирование и печать / лб / Р.М. Галиев / ауд.413	Метрология, стандартизация и технические измерения / пз / А.Р. Юсупов / ауд.417
пятница	30.11.2018	8:30 - 10:05	I	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / лк/ А.Р.Юсупов/ ауд.417	
		10:15 - 11:50	II	Проектирование роботизированных систем / лб/ Ф.А.Нагаев / ауд.10	Физика, химия и диагностика поверхности / лб/ В.М. Корнилов / ауд.417
		12:20 - 13:55	III	Проектирование роботизированных систем / лб/ Ф.А.Нагаев / ауд.310	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Галиев / ауд.413
		14:05 - 15:40	IV	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / лк/ А.Р.Юсупов/ ауд.417	
		16:00 - 17:35	V	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / лб / А.Р.Юсупов/ ауд.417	3D проектирование и печать / лб / Р.М. Галиев / ауд.413

		ауд. 111			
понедельник	03.12.2018	10:15 - 11:50	II	Физика, химия и диагностика поверхности / пз / В.М. Корнилов / ауд.413	
		12:20 - 13:55	III	Проектирование роботизированных систем / лб / Ф.А.Нагаев / ауд.310	3D проектирование и печать / лб / Р.М. Гадиев / ауд.413
		14:05 - 15:40	IV	Микроэлектромеханические системы / пз / Р.М.Гадиев / ауд.413	
вторник	04.12.2018	8:30 - 10:05	I	Физика, химия и диагностика поверхности / <u>экзамен</u> / В.М. Корнилов / ауд.413	
		10:15 - 11:50	II		
		12:20 - 13:55	III		
		14:05 - 15:40	IV	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Гадиев / ауд.413	Метрология, стандартизация и технические измерения / пз / А.Р. Юсупов / ауд.417
		16:00 - 17:35	V	Проектирование роботизированных систем / лб / Ф.А.Нагаев / ауд.310	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Гадиев / ауд.413
среда	05.12.2018	8:30 - 10:05	I	Теоретические основы электротехники / лк / А.А. Бунаков / ауд.413	
		10:15 - 11:50	II	Теоретические основы электротехники / пз / А.А. Бунаков / ауд.413	
		12:20 - 13:55	III	3D проектирование и печать / лб / Р.М. Гадиев / ауд.413	Проектирование роботизированных систем / лб / Ф.А.Нагаев / ауд.310
		14:05 - 15:40	IV	Проектирование роботизированных систем / лб / Ф.А.Нагаев / ауд.310	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Гадиев / ауд.413
		16:00 - 17:35	V	Органическая и печатная электроника / лк / Р.М. Гадиев / ауд.413	
четверг	06.12.2018	8:30 - 10:05	I	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Гадиев / ауд.413	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / лб / А.Р.Юсупов / ауд.417
		10:15 - 11:50	II	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / пз / А.Р.Юсупов / ауд.417	
		12:20 - 13:55	III	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / пз / А.Р.Юсупов / ауд.417	
		14:05 - 15:40	IV	3D проектирование и печать / лб / Р.М. Гадиев / ауд.413	Проектирование роботизированных систем / лб / Ф.А.Нагаев / ауд.310
		16:00 - 17:35	V	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Гадиев / ауд.413	
пятница	07.12.2018	8:30 - 10:05	I	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / пз / А.Р.Юсупов / ауд.417	
		10:15 - 11:50	II	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / лб / А.Р.Юсупов / ауд.417	Микроэлектромеханические системы / лб / Р.М.Гадиев / ауд.413
		12:20 - 13:55	III	3D проектирование и печать / <u>зачет</u> / Р.М. Гадиев / ауд.413	
		14:05 - 15:40	IV		
		16:00 - 17:35	V	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / лб / А.Р.Юсупов / ауд.417	
суббота	08.12.2018	8:30 - 10:05	I	Методы исследования и оценки параметров полупроводниковых структур / <u>зачет</u> / А.Р.Юсупов / ауд.413	
		10:15 - 11:50	II		
		12:20 - 13:55	III	Проектирование роботизированных систем / <u>зачет</u> / Ф.А. Нагаев / ауд.310	

понедельник	10.12.2018	10:15 - 11:50	II	Микроэлектромеханические системы / <u>зачет</u> / Р.М.Гадиев / ауд.413
		12:20 - 13:55	III	
		14:05 - 15:40	IV	Органическая и печатная электроника / пз / Р.М. Гадиев / ауд.413
		16:00 - 17:35	V	Органическая и печатная электроника / пз / Р.М. Гадиев / ауд.413
вторник	11.12.2018	8:30 - 10:05	I	Метрология, стандартизация и технические измерения / <u>зачет</u> / А.Р. Юсупов / ауд.417
		10:15 - 11:50	II	
		12:20 - 13:55	III	Органическая и печатная электроника / пз / Р.М. Гадиев / ауд.413
		14:05 - 15:40	IV	Органическая и печатная электроника / пз / Р.М. Гадиев / ауд.413
		16:00 - 17:35	V	Органическая и печатная электроника / пз / Р.М. Гадиев / ауд.413
среда	12.12.2018	8:30 - 10:05	I	Органическая и печатная электроника / <u>зачет</u> / Р.М. Гадиев / ауд.413
Дополнительная сессия с 8 апреля по 13 апреля 2019 года				

Начальник Учебно - методического управления

Заместитель декана по УР



Г.Р. Гильманова



Р.Ф. Лукманова